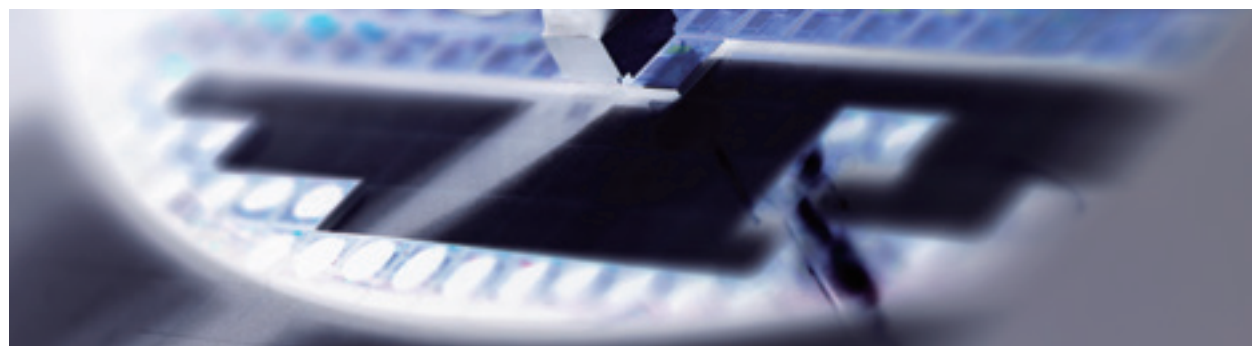
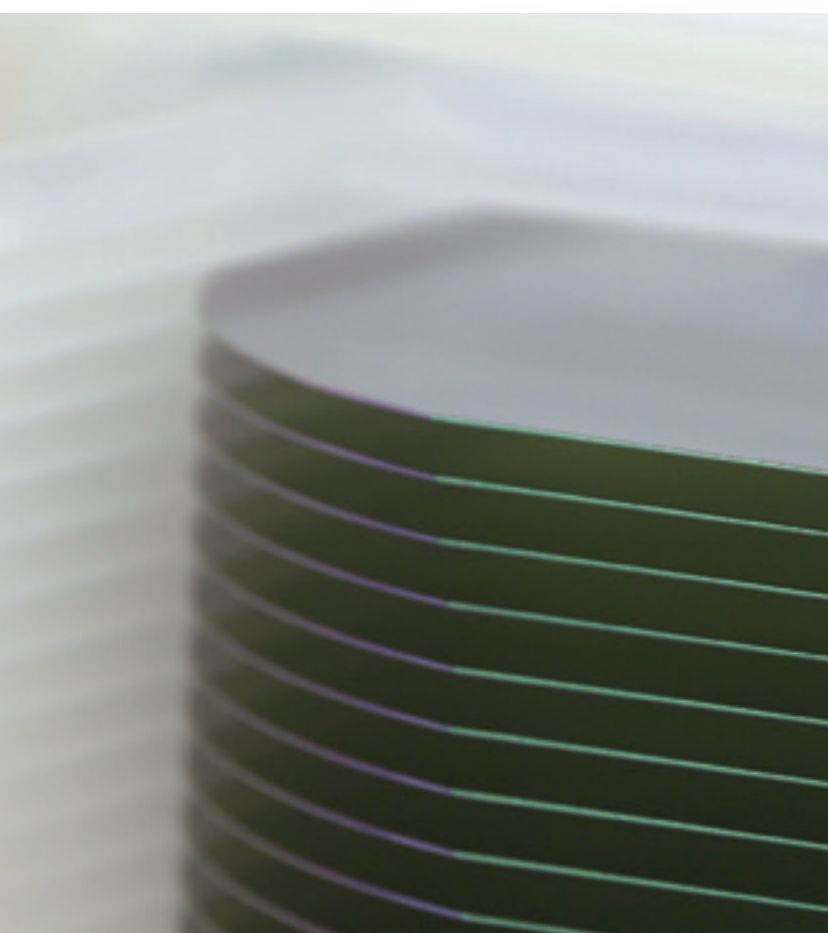


开拓工艺控制的未来

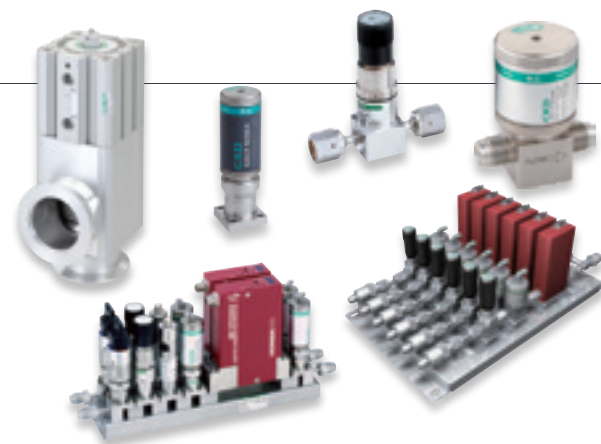
最适于使用工艺气体、真空等的半导体、液晶制造工艺的干式精密系统。



以Ultra Fine思想为理念

我们对从设计到评价、工艺、制造为止的
产品开发不可或缺的所有重要因素
均彻底地实施了洁净化。

这就是CKD独有的思想，我们在这样的基本理念下对产品
进行着完善的洁净度管理。



洁净度管理



确保高洁净度的零件、产品一条龙品质管理体制

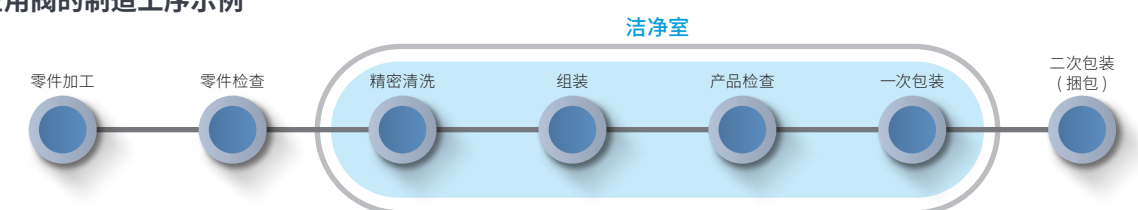
公司内部生产体制

从加工到组装、检查、包装的所有制造工序中，
构筑了从产品到零件等级的完善的一条龙品质管理体制。
洁净度是确保品质的重点，我们制定了化学液体残渣、有机碳量、
特定油份等每种杂质的定量标准等设定了公司内部标准，以实现稳定的品质。

洁净度管理



工艺气体用阀 高真空用阀的制造工序示例



干式精密系统的使用示例

● 半导体制造生产线的干式工序

